

# 高精度高光洁度磨削



作者：何秀寿，李兆高等编著

出版社：北京：机械工业出版社

出版日期：1981.08

总页数：202

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10444945.html>) 查找全本阅读方式

高精度高光洁度磨削 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10444945.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10444945.html>

书名：高精度高光洁度磨削